

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: **Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn**

MIASTO: **Kielce**

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 16.07.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.09.2020

LINK DO STRONY: <https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/>

SŁOWA KLUCZOWE:

Metrologia, pomiary geometryczne, systemy pomiarowe w systemach produkcji, pomiary zarysów kształtu, pomiary chropowatości i falistości powierzchni, badania parametrów eksploatacyjnych łożysk tocznych.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien:

- mieć podstawową wiedzę z zakresu metrologii, inżynierii jakości i technik wytwarzania.
- posiadać predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz prac badawczych.
- być słuchaczem lub absolwentem studiów doktoranckich oraz mieć wszczęty przewód doktorski.
- posiadać znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), biegłą znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

- podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
- życiorys, kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu ukończenia studiów
- dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego
- informacje o dorobku naukowym
- oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia **04.09.2020** r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: **the Kielce University of Technology, Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering**

CITY: **Kielce**

POSITION: **assistant lecturer**

DISCIPLINE: mechanical engineering

POSTED: 16.07.2020

EXPIRES: 04.09.2020

WEBSITE: <https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/>

KEYWORDS: metrology, geometric measurement, measurement systems for production, measurement of form profiles, measurement of surface roughness and waviness, functional parameters of rolling bearings

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

To qualify, applicants must

- have a basic knowledge of metrology, quality engineering and manufacturing processes
- have relevant knowledge and skills to teach courses and conduct research,
- be enrolled on or have completed a PhD programme, and be at an advanced stage of their PhD research project.
- be fluent in Polish and have the necessary knowledge of English to communicate effectively (level B2 or higher).

Applicants are required to provide all of the documents listed below:

- a job application letter addressed to the Rector of the Kielce University of Technology,
- a CV and an application form,
- a certified copy of their master's degree diploma,
- evidence that the applicant is at an advanced stage of their PhD research project,
- evidence of their achievements, including research activities,
- a statement that the Kielce University of Technology will be the candidate's main employer, as provided for in the Higher Education Act, if successfully appointed to the post.

All documents should be sent to the following address:

**Politechnika Świętokrzyska
Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce**

The application deadline is **04.09.2020**.

The candidate selection process will be completed within three months of the date of this advertisement. All supporting documents submitted for a job application will be returned to unsuccessful applicants.